

03年10月20日(月) 09時52分 宛先:米 OLIPP

発信:

R:124

P:02

整理番号:POS57783

発送番号:342644 発送日:平成15年 9月30日

1

拒絶理由通知書

特許出願の番号

平成 9年 特許願 第177455号

起案日

平成15年 9月26日

特許庁審査官

佐竹 政彦

2911 2M00

特許出願人代理人

上柳 雅誉(外 1名) 様

適用条文

第29条の2



F004036
US00 特許願
US01 公開
US02 特許

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

F004111
US01 特許願
US02 特許

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同じではなく、またこの出願の時に於いて、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないもので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。

記

(引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 15-17
- ・引用文献等 1
- ・備考 図16、実施例8、実施例10などを参照。EL素子に適用できる点については第【0109】段落参照。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引 用 文 献 等 一 覧

1. 特願平08-317140号(特開平09-230311号) 引例手配済

先行技術文献調査結果の記録

03年10月20日(月)09時52分 宛先:米 OLIPP

発信:

R:124

P.03

整理番号:POS57783 発送番号:342644 発送日:平成15年 9月30日 2/E

H05B33/00-33/28

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許庁特許審査第一部ナノ光学(ナノ物理) 佐竹政彦

TEL 03-3581-1101 内線3272~3274